

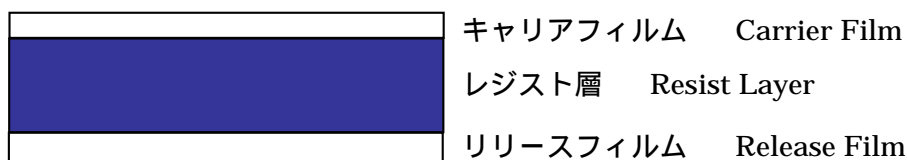
サンドブラスト用ドライフィルムレジスト

Dry Film Photoresist for Sandblast

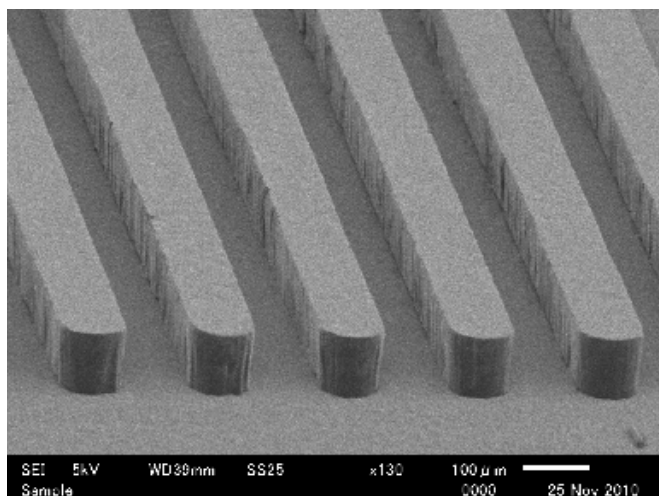
[MS7100](#) [MS7050](#) [MS8000series](#)

サンドブラスト加工用の厚膜タイプアルカリ現像型ネガ型ドライフィルムフォトレジストです。
Negative-working Alkaline Developable Thick Dry Film Resist for Sandblast Process.

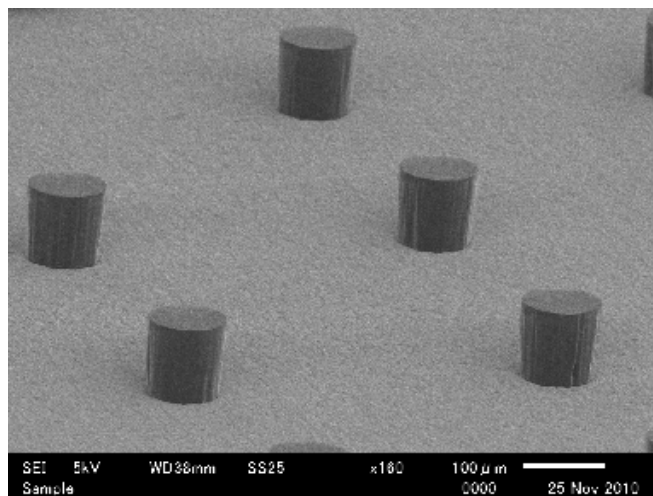
- | | |
|----------------------------|-----------------------------------------|
| ➤ 優れた耐ブラスト性 | Excellent Resist Performance |
| ➤ 高解像度 | High Resolution |
| ➤ 高密着性 | Excellent Adhesion |
| ➤ キャリアフィルム常温剥離 | Easy to Peel off the Carrier Film at RT |
| ➤ シリコンフリー (MS8000series除く) | Silicone Free (except MS8000series) |
| ➤ 発色視認性 | Color Image Formation after Exposure |



型式 Type	レジスト厚み Resist Thickness	工法 Method
MS7100	100 μm	直接法 Direct Method
MS7050	50 μm	直接法 Direct Method
MS8000 Series	-	間接法 Indirect Method
MS80AD	専用接着剤 Adhesive Agent	For MS8000 Series



MS7100 L/S = 100 / 100 μm



MS7100 80 μm Dot



三菱製紙株式会社 電材ビジネスユニット
 〒300-4247 茨城県つくば市和台46

MITSUBISHI PAPER MILLS LIMITED Electronic Materials Business Unit
 46 Wadai, Tsukuba City, Ibaraki, Japan 300-4247
 TEL 029-864-3530 E-Mail : denzai@mpm.co.jp